

作业一:内膜控制器的设计:

使用 Simulink 对内模控制器进行设计与仿真:

对纯滞后阶段做一阶 Pade 近似,并:

$$e^{-\theta} \approx \frac{-0.5\theta s + 1}{0.5\theta s + 1}$$

设计理想控制器如下:

$$\hat{G}_{\text{IMC}}(s) = \frac{\left(\tau_{p}s + 1\right)(0.5\theta s + 1)}{K}$$

考虑加入滤波器,其中滤波器参数α取2.3

$$G_{\text{IMC}}(s) = \hat{G}_{\text{IMC}}(s)G_f(s) = \hat{G}_{p-}^{-1}(s)G_f(s)$$
$$= \frac{(\tau_p s + 1)(0.5\theta s + 1)}{K} \cdot \frac{1}{\alpha s + 1}$$

则,对整个控制器进行化简为一个 PID 控制器如下:

$$\begin{split} G_{\rm c}(s) &= \frac{G_{\rm IMC}(s)}{1 - \hat{G}_{\rm p}(s)G_{\rm IMC}(s)} = \frac{\hat{G}_{\rm IMC}(s)G_f(s)}{1 - \hat{G}_{\rm p}(s)\hat{G}_{\rm IMC}(s)G_f(s)} \\ &= \frac{\hat{G}_{\rm IMC}(s)G_f(s)}{1 - \hat{G}_{\rm p-}(s)\hat{G}_{\rm p+}(s)\hat{G}_{\rm p-}^{-1}(s)G_f(s)} \\ &= \left[\frac{1}{K}\right] \frac{(\tau_{\rm p}s + 1)(0.5\theta s + 1)}{(\alpha + 0.5\theta)s} \end{split}$$

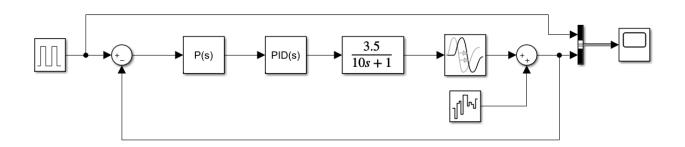
最终设计得到的 PID 控制器具体参数为:

$$G_{\rm c}(s) = \left[\frac{1}{3.5}\right] \frac{(10s+1)(1.5s+1)}{3.8s}$$

在 Simulink 中仿真框图如下:

电子信息与电气工程学院





其中具体参数如下:

$$Kp_1 = \frac{1}{3.5}$$
 $Kp_2 = \frac{11.5}{3.8}$ $Ki_2 = \frac{1}{3.8}$ $Kd_2 = \frac{15}{3.8}$

设计最终效果图(加入白噪声)如下所示:

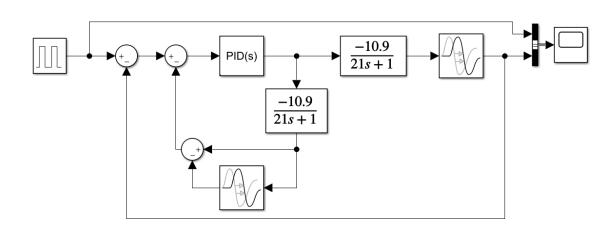


电子信息与电气工程学院 过程控制系统



作业二: Smith 控制系统的设计:

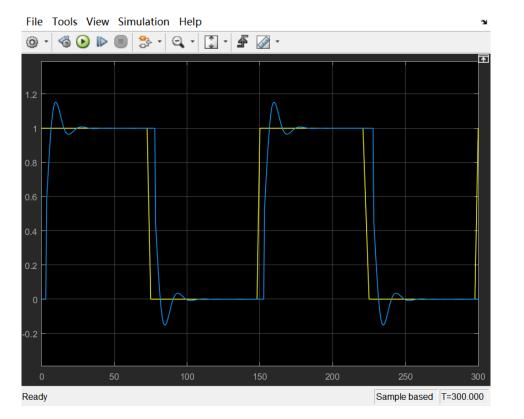
使用 Simulink 对 Smith 控制系统进行设计与仿真,设计框图如下所示:



其中具体参数如下:

$$Kp = -1.2$$
 $Ki = -0.6$ $Kd = -2$

设计效果如下所示:



电子信息与电气工程学院 过程控制系统